PAT-NO:

JP363014864A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 63014864 A

TITLE:

CO ALLOY SPUTTERING TARGET AND ITS PRODUCTION

PUBN-DATE:

January 22, 1988

INVENTOR-INFORMATION: NAME NAKAMURA, KYUZO OOTA, YOSHIFUMI YAMADA, HIROKI ISHIKAWA, MICHIO

TANI, NORIAKI HIGUCHI, YASUSHI

INT-CL (IPC): C23C014/34

US-CL-CURRENT: 148/425

ABSTRACT:

PURPOSE: To make it possible to use a thicker Co alloy target than a conventional target by cooling a Co alloy material from a high temp. in the single FCC phase region to cause martensitic transformation and by producing a strain by cold working to lower the ratio between the intensities of X-ray diffraction peaks.

CONSTITUTION: A Co alloy material is cooled from a high temp. in the single FCC phase region and cold worked to produce a Co alloy target for sputtering. The ratio between the intensities of the X-ray diffraction FCC(200) and HCP(101) peaks of the Co alloy target represented by the formula is lower than that at the time when the alloy is cooled from a high temp. in the single FCC phase region to ordinary temp.

COPYRIGHT: (C)1988, JPO& Japio

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-14864

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

四公開 昭和63年(1988) 1月22日

C 23 C 14/34

8520-4K

審査請求 未請求 発明の数 2 (全4頁)

9発明の名称

Co基合金スパツタターゲットおよびその製造法

②特 顧 昭61-158755

塑出 願 昭61(1986)7月8日

個発 明 者 中村 久 三 千葉県印旛郡八街町八街ほ672-20 伊発明 者 太田 賀 文 千葉県印旛郡八街町八街に-129 @発 明 者 Щ 田 太 起 千葉県成田市橋賀台1-1-5-502 @発 明 石 Ш 道 夫 千葉県印旛郡八街町八街に106-352 の発 明 者 谷 千葉県印旛郡八街町字梅ノ里朝日617-2 梅ノ里寮 明 砂発 明 者 毢 千葉県印旛郡八街町字梅ノ里朝日617-2 梅ノ里寮 砂出 頭 日本真空技術株式会社 人 神奈川県茅ケ崎市萩園2500番地 砂代 理 人 弁理士 北村 欣一 外2名

明 細 書

1 発明の名称

00 基合金スパッタターゲットおよび40 製造法

- 2 特許請求の範囲
 - 1. Oo 基合金スパッタターゲットにかいて、 その X 線回折の POO(200)ピークと HOP(101) ピークの強度比 I POO(200)/I HOP(101)の 値が、その合金を高温の POO単相領域より常 温まで冷却した時点にかける値よりも小さい 値を有することを特徴とする Oo 基合金スパッタターゲット。
 - 2. Co 薪合金材を高温の POO単相領域より冷却したものを冷間加工することを特徴とするOo 基合金スパッタターゲットの製造法。
- 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、マグネトロンスパッタに適用し得

るOo 遊合金ターゲットに関する。

(従来の技術)

従来の Oo 基合金スパッタター ゲットは、Co基

合金材を高温にて溶融した後的造して POC単相の領域より冷却してマルテンサイト変態を生ぜしめその 1 部が HOP相となつたものであり、 鋳造した後放冷するか、 熱間 加工後 放冷するかにより製造されたものがマグネトロンスペッタに使用されている。

(発明が解決しようとする問題点)

従来の上記 0。 蒸合金スペッタターゲットは、 内存であるため、使用対命が短かく、又エロー ジョンの進行に伴ないエロー ジョン内の磁界が 大きくなり、プラズマがエロージョン内に集中 して、ターゲットが局部的に消耗し、使用効率 が悪いという欠点を有している。

従つて、0°基合金スパッタターゲットとして、 従来のものに比し内厚のものが使用できるよう にすることが望ましい。

(問題点を解決するための手段)

ピークの強度比を求めることが考えられる。この場合、FCO相の X 線ピークと HOP相の回折ピークは、多くが重なつているが、FOO相の(200)ピークと HCP相の (101) ピークは重なつていないことを利用し、「FOO(200)/ HOP(101) の強度比を測定することにより、両相の混合比を相対値として求めることができる。

本発明者等は、従来の製造法によつて、得られた Co あ合金、即ち、Oo 著合金材を解解した役類型に流入してのまり、Ab 超したもの、或者の動物に流入してのは、Ab 超したもののに、Ab 超したもののに、Ab 超したもののに、Ab 型に流入しののが、Ab 型に流入しののに、Ab 型に流入しののが、Ab 型に、Ab 型に、Ab では、Ab をおいる Ab では、Ab では、

率が減少し、ターゲット表面に隔性磁界がそれだけ 発生し易くなることが分つた。更に、Coに、Ni,Cr,Pt,W,V,Ti 等の元素の添加量を多くすると、飽和磁化が減少するにも拘らず、透磁率が大きくなり、隔性磁界が弱くなることも分つた。

のものに比し、肉厚にしたものとして使用したCo 使用寿命の延長したで用めたの向上したである。したであり、本名明のPOC相/HOP相の比をありまる。即ち、本名明のPOC相/HOP相の比をは少しいないで、これに伴ない。これに伴なるとしまくなって、スパッタターゲットを厚くでき、それだけ、ターゲットの使用効率を増大し得る。

尚、冷閒加工は、圧延、引抜き、スウェージング、銀造、一般プレス加工など従来行なわれている任意の冷間加工手段をとることができるが、この場合、加工率として、断面税収縮率として約59以上が特に好ましい。

(実施例)

次に本発明の実施例を説明する。

Oo 基合金材は、Oo を基材とし、これに、Ni,Or,Pi,W などの添加金属の少くとも1種を所 図の割合添加した各種配合組成から成る全ての Co 基合金材が使用できる。この配合組成のOo 港

合金を溶験物としたものを、所足の鋳型に往入 しそのまら常園まで冷却したり、或は常園まで 冷却する前の熱いりちに熱間加工を行ない所定 の厚さの板状とする。かくして、その冷却過程 で PCO相の 1 部は HOP相に変るいわゆるマルテ ンサイト変頭する。とのように製造したものの 「FOO(200)/「HOP(101)のX級回折ピーク強度 比は、例えば、下記表1に示すように、 O。-20 a t \$Ni-10 a t \$Orから成る Co 酱合金(試料 版1), Co-16at が Orから成る Oo 基合金(試 料成5), Co-20at\$Ni-10at\$Ptから成 る Co 老合金(試料 AG 7) ,及び Co -25 at 多 Niから成るOo基合金(試料底9)は、夫々 175,190,165 及び 203 であつた。本発明に よれば、これらの試料の夫々に、冷間加工を例 えば冷間圧延を施した。この時その断面積収縮 率が5g以上となるよりに圧縮した。その結果、 **衷 1 に示す本発明の夫々の 0 ο 基合金スパツメメ** ー ゲットの [FOO(200)/FHOP(101)の強度比は、 試科派1の冷間加工品については、5gの断面

の断面積収縮率を10 多、15 多と増大すると、たれに伴ないその強度比も、0.39、0.30 と低下した(試料底3、底4)。 試料底5、底7及び底9についてもその冷間加工品の前配の強度比は、190(底5)が0.45(試料底6)に、1.65(底7)が0.35(試料底8)に、203(底9)が0.42(試料底10)に夫々低下して、改改度比と透磁率の測定は、各試料は、製作したまとりに、各試料は、製作したまとりに、分して切り出しによって生じた加工層をとり除いた後測定した。夫々の透磁率について、も表1に示すように、冷間加工により夫々等した。大の各試料について、5ィンチン

積収縮率で、1.21 と低下した(試料水2)。そ

次に、これらの各試料について、 5 インチ× 8 インチの大きさの D O マグネトロンカソード を用いて、その夫々のターゲント特性を検べた。 袋中、相対ターゲットの厚さとは、磁板間中心 位置で 600 G の平行磁界が発生しているカソー ド上に、各種試料ターゲットを設置して、250 G

ターゲント使 用効率	o A	1.4	2.4	2 5	1.0	2 2	6	2 3	7	2.4
相対的チャッターチット使 ットは 用効率	2	4	w	9	2	رى د	2	9	 	5
東田安	1.5	10	80	9	1.5	ø	17	9	20	7
X紙回折ピーク強 歴比 FOO(200)/ HOY(101)	1.75	1.2.1	0.39	0 3 0	1.90	0.4.5	1.65	0.35	203	042
	% 0	'n	1 0	1.5	0	1 0	0	15	0	1.5
ターゲット組成	00-20 a t \$N1 -10at\$0r		•		Co-16at \$Cr	•	00-20at 9Ni- 10at 9Pt	•	Co-25at\$Ni	•
X X	的地	32893.B	`	•	野幼	5843. 08	部知	3338	第四条	28 95品
¥	-	8	ო	4	က	ဖ	7	æ	6	10

第1 図及び第2 図は、 Co-20 * iがNi-10 * i がOrのターゲットを代表例として、 X 線回折ピーク強度比 b FCC(200)/ l HOP(101)と前記相対ターゲット厚さとの関係及び前記ターゲット使用効率との関係を失々示したもので該強度比が小さくなるに従いターゲット厚さ及びターゲット使用効率は失々増大することが分る。

第3回は、全様に、 Oo-20at NI-10at #Or のターゲットを代表例として、 X 線回折ピーク 強度比 I POO(200)/ I HOP(101)とターゲットの 断面積収縮率を示したもので、 肢収 経率が大きくなるに従い 放強 度比が小さくなることが分る。 尚、 実施例では D O マグネトロンスパッタ法、 例えば、 R P マグネトロン、 同軸マグネトロン、 3 極マグネトロン、 同軸マグネトロン、 3 種マグネトロン、 の曲マグネトロン、 0 寸べてのスパッタ法に適用できる。

(発明の効果)

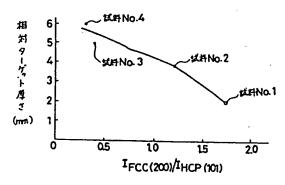
本発明によれば、 C。 基合金材を高温の POO 相単相より冷却しその 1 部を HOP相を生ぜしめ ていわゆるマルテンサイト変別を生ぜしたといって X 銀回折で X 銀回折で Y 銀回折でせられた X 銀回折で T で X 銀回折で T で X 銀回折で T で X 銀回折で T で X のを X が 2 とった 2 とった 2 とった 2 とった 2 とった 3 といった 2 とった 3 といった 3 という 4 といった 3 という 4 という 4 という 4 という 4 という 4 という 5 という

L 図面の簡単な説明

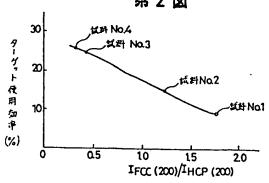
第1 図は、 0 o 基合金スパッタターゲットのX 顔回折ピーク強度比「POO(200)/「HOP(101)と ターゲットの厚さとの関係を示すグラフ、第2 図は全強度比とターゲット使用効率との関係を 示すグラフ、 第3 図は全強度比と断面後収縮率 との関係を示すグラフである。

> 特許出願人 日本真空技術快式会社 代 理 人 北村 永(監論) 他 2 名





第2図



第3 図

